DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008441779 **Image available**
WPI Acc No: 1990-328779/199044

XRPX Acc No: N90-251715

Image display appts. using electron emitting device - having substrate, electrode laminated with insulating layer and second electrode on insulating layer, uncovered at opening

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: MORIKAWA Y; TAKIMOTO K; YANAGISAWA Y Number of Countries: 011 Number of Patents: 007

Patent Family:

Detect No	77:	Data	Annliant No	Kind	Date	Week	
Patent No	Kind	Date	Applicat No	VIIIG	Date		
EP 394698	Α	19901031	EP 90106038	Α	19900329	199044	В
CA 2013233	Α	19900930				199051	
JP 3055738	Α	19910311	JP 8976605	Α	19890330	199116	
CA 2013233	С	19960116	CA 2013233	Α	19900328	199614	
EP 394698	B1	19960710	EP 90106038	Α	19900329	199632	
DE 69027702	E	19960814	DE 627702	Α	19900329	199638	
			EP 90106038	Α	19900329		
US 5569974	Α	19961029	US 90501882	Α	19900330	199649	
			US 93137813	Α	19931019		
			US 94273630	Α	19940712		

Priority Applications (No Type Date): JP 9075764 A 19900327; JP 8976605 A 19890330

Cited Patents: 3.Jnl.Ref; A3...9140; DE 3036219; DE 3741124; EP 262676; EP 289278; EP 367195; FR 854321; JP 56098827; JP 60175352; NoSR.Pub

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 394698 A

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB LI NL SE

EP 394698 B1 E 13 H01J-001/30

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB LI NL SE

DE 69027702 E H01J-001/30 Based on patent EP 394698

US 5569974 A 11 H01J-001/30 Cont of application US 90501882 Cont of application US 93137813

CA 2013233 C H01L-021/42

Abstract (Basic): EP 394698 A

The electron-emitting device comprises a substrate, an electrode laminated with an insulating layer and a second electrode having an opening laminated on the insulating layer. The insulating layer is uncovered at the opening and electrons are emitted from this opening as a result of applying a voltage between the electrodes.

The display appts. comprises the electron-emitting device, a modulating electrode capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device, in accordance with an information signal, and an image forming member capable of forming an image as a result of irradiation with the electron beam, these of which are successively disposed. (13pp Dwg.No.1/7)

Abstract (Equivalent): EP 394698 B

An image display apparatus comprising an electron-emitting device, said device having a substrate (5), an electrode (1) on the substrate, an insulating layer (2) laminated on the electrode, and a second electrode (3), a modulating means (GR) capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device in accordance with an information signal, and an image forming member (FP) capable of forming an image as a result of irradiation with the electron beam, characterized in that the second electrode (3) has at least an opening (4) and is laminated on the insulating layer in such a manner that the insulating layer is uncovered at the opening and electrons are emitted from the opening of the second electrode as a result of application of voltage between the electrodes, said insulating layer comprises a monomolecular film of an organic compound or a built-up film of said monomolecular film, and the width of the opening of said

electron-emitting device is 100 um or less.

(Dwg.4a/7)

Abstract (Equivalent): US 5569974 A

An image display apparatus comprising:

an electron source including a plurality of lines of electron emitting devices;

modulating electrodes capable of modulating an electron beam emitted from said lines of electron-emitting devices, in accordance with an information signal; and

an image forming member capable of forming an image as a result of irradiation with said electron beam,

wherein each of the plurality of lines of electron emitting devices comprises plural electron emitting devices electrically connected in parallel with each other,

each of said plural electron-emitting devices comprises a substrate, a first electrode provided on said substrate, an insulating layer having a thickness of from 100 Angstrom to 5 Angstrom laminated on said electrode, and a second electrode having plural openings and laminated on said insulating layer in such a manner that the insulating layer is uncovered at the plural openings and electrons are emitted from the plural openings of the second electrode as a result of application of a voltage between the electrodes and wherein said insulating layer comprises a monomolecular film of an organic compound or a built-up film of said monomolecular films and a ratio of area of the plural openings to that of the second electrode is 50% or less, and

wherein, the first electrodes of the electron emitting devices of a line are electrically connected with each other and the second electrodes of the electron emitting devices of the line are electrically connected with each other.

(Dwg.1/5)

Title Terms: IMAGE; DISPLAY; APPARATUS; ELECTRON; EMIT; DEVICE; SUBSTRATE; ELECTRODE; LAMINATE; INSULATE; LAYER; SECOND; ELECTRODE; INSULATE; LAYER; UNCOVER; OPEN

Derwent Class: U11; U12; V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30; H01L-021/42

International Patent Class (Additional): H01J-029/48; H01J-037/31;

H01J-037/317; H01L-021/027

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C04A5; U11-C04C1; U11-C18B; U12-B03X; V05-D05C; V05-F03; V05-M03

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-55738

❸公開 平成3年(1991)3月11日

@Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

H 01_J 1/30_ 29/46 31/15

6722-5C 7525-5C A B C

6722-5Č

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全9頁)

49発明の名称

電子放出案子及びそれを用いた画像表示装置。描画装置

卸特 顧 平2-75764

公出 願 平2(1990)3月27日

優先権主張

❷平1(1989)3月30日國日本(JP)@特願 平1-76605

@発明者

太 清 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

@発·明--者_

柳 沢 芳 治 有 子 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

@発 明 者 森川 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 頭 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

四代 理 人 弁理士 豊田 善雄 外1名

1. 発明の名称

電子放出業子及びそれを用いた画像 表示装置,描画装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 基板上に電極が設けられ、該電極上に絶縁層 が積層され、更に、該絶線層上に開口部を有する 第2の電極が披層され前記絶縁層が露出された横 遺を有し、電極間に電圧を印加することにより、 第2の電極の開口部から電子を放出することを特 徴とする電子放出素子。
- (2) 前記第2の電極の開口部の幅が、100 μ皿以下 であることを特徴とする請求項1記載の電子放出 素子。
- (3) 前記第2の電極の閉口部が、複数形成されて いることを特徴とする請求項1記載の電子放出素
- (4) 前記絶録層の厚さが、 5 人~100 人であるこ とを特徴とする調求項!記載の電子放出素子。

- (5) 前記絶縁層が、有機化合物の単分子膜又は該 単分子膜を累積した累積膜であることを特徴とす る請求項1記載の電子放出業子。
- (6) 前記絶縁層が、ラングミュアーブロジェット 法(LB法)により形成された有機化合物の単分子 膜又は該単分子膜を累積した累積膜であることを 特徴とする額求項1記載の電子放出素子。
- (7) 請求項1~4いずれかに記載の電子放出素子 を複数個投け、その上方に額電子放出素子から放 出される電子ピームを変調する変調電極を設け、 さらにその上方に鉄変調された電子ピームの照射 により画像を形成する画像形成部材を設けた構成 を特徴とする頭像表示装置。
- (8) 請求項1~4いずれかに記載の電子放出素子 と、該電子放出業子から放出される電子ピームを 変調する変調手段とを育した構成を特徴とする描 面装置。
- 3. 発明の詳細な説明
- 【産業上の利用分野】

本発明は、電子放出素子及びこれを用いた装置

に関し、特に一対の電極間に絶縁層が挟持された 構造を有する電子放出業子及びそれを用いた画像 表示装置。描画装置に関する。

第6因及び第7図は、MIM (金属/絶縁種/金属) 型電子放出素子の一般的な構成を示す模式図である。

このような素子で高い電子放出効率を得るには、トンネルした電子のエネルギー、及びその数 を増す等のために、絶縁層 2 を薄くし、また表面

: 電極3中での敗乱等によるエネルギー減少を防ぐために、第7図に示す如く、表面電極3をできる限り得く形成することが望ましく、更に表面電極3に住仕事関数 e n の低い金属材料を用いることが望ましい(特勝昭 63-124327 号及び特勝昭 63-141234 号)。

また、表面電極3を薄くしていくと、電子放出

効率はある程度まで向上するものの、 反面表面電 囁3から放出される電子ピームの断面形状が悪く なるとともに、 該電子ピームによる蛍光輝度も不 均一となるという新たな問題を生じてしまう。

即ち、表面電極3の選上に電子ピームの照射によって蛍光を呈する蛍光体を配置した際、上記の如く表面電極3を薄くしていくにつれて、蛍光体面に形成される蛍光スポットは、表面電極3の電極形状を反映せず、不用な広がりを有し、また、 健形状を反映せず、不用な広がりを有し、また、 健度も不均一で蛍光ムラを呈してしまう。

更に、このような電子ピームの断面形状の悪化や蛍光輝度の不均一化(輝度むら)は、とりわけ、かかるMIM型電子放出素子を、画像表示装置或いは描画装置の電子源として用いた際には、画像の解像度の低下、輝度むらの発生等の問題を生じてしまう。

[発明が解決しようとする課題]

以上述べたような従来技術の問題点に驚み、本 発明の目的とするところは、

①、表面電極内での電圧降下が無視できる程度の

低い抵抗を確保し、かつ電子放出効率を向上させ た電子放出素子、

② . 電子放出効率の向上と、電子ビームの断面形 状及び輝度ムラの改善とを同時に満足し得る電子 放出素子。

③ . 上記電子放出案子を用い、画像の解像性及び 輝度に優れた國像表示装置及び描画装置、

– 特を提供することにある。

[課題を解決するための手段及び作用]

すなわち、本発明の構成上の特徴とするところは、第1に、基板上に電極が設けられ、該電傷上に開係が設けられ、該電傷上に開口部を有する第2の電極が積層され前記絶線層が露出された構造を有し、電極関に電圧を印加することにより、第2の電極の閉口部から電子を放出する電子放出業子、

第2に、前記第1に記載の電極の側口部について、その幅を100 μm以下に限定した点、又は、その側口部を複数個設けた点を各々特徴とする電子放出素子、

第3 に、前記第1 に記載の絶縁層について、かかる層を有機化合物の単分子膜又は故學分子膜を 深積した累積膜により構成した点、あるいは、さ らに前記単分子膜又は累接膜をラングミュアーブ ロジェット法(LB法)により形成した点を各々特徴とする電子放出者子、

第4に、前述のような電子放出素子を複数値設け、その上方に該電子放出素子から放出される電子ビームを変調する変調電価を設け、さらにその上方に該変調された電子ビームの照射により面像を形成する画像形成部材を設けた画像表示装置。

第5 に、前述のような電子放出素子と、放電子 放出素子から放出される電子ピームを変調する変 関手段とを有した接回装置、

としている点にある。

以下、本発明の構成及び作用について詳述する。

先ず、本発明の電子放出業子については、第 1 図に示すように、基板5上に一対の電積1及び 表面電極3と、鎮電極限に挟持された絶縁層2が 設けられており、更に表面電極3には隣口部4が 設けられている。

すなわら、表面電極に閉口部を設け、地縁層を 露出させていることを特徴とする。

これにより、本発明の素子は表面電極を特に薄く形成する必要がなく、このため、表面電極の数けなる。更に表面電極の抵抗を延くないできるため、表面電極での電圧降下が無視でき、素子に有効な電界を加えることができるでき、発熱による素子破損を避けることがができる。一方、絶縁層をトンネルして、表面電極の強いの変しなった電子は、ないますなわち絶縁層の露出部に至った電子は、ないまずなわち絶縁層の露出部に至った電子は、ないまずなわち絶縁層の露出部に至った電子は、なく、素子外に放出される。

また、表面電極の関口部を多数設けることにより、放出電流を増加させることができ、また、微小な関口部を多数設けることによって、絶縁層内の電界の乱れを無視することができるため、素子には均一でかつ有効な電界が印加され、放出効率

が向上する。

また、表面電極3を得く形成(第7回) した場合に生じるような電子ビームの断面形状の悪化及び電子ビームによる蛍光輝度の不均一化という問題を生じず、電子放出効率を向上することができる。

のため関ロ部の面積の素子面積との比として 50% 以下が好ましく、より好ましくは 20% 以下である ことが望ましい。

次に、本発明の素子に係る絶縁層2として、有機絶縁膜を用いた場合について具体例を述べる。

有機種腫絶縁層の形成に関しては、蒸着や分子 隷エピタキシー、電解重合等の適用も可能であ る。しかしポテンシャル障離を電子がトンネルで きる長さは非常に短いため、有機絶縁層は超薄 臓であること、即ちその膜厚が数人~数百人の 範囲、好ましくは 200 人以下、更に好ましくは 100 人以下であり 5 人以上である。更に、かかる 絶縁性確膜面内及び膜厚方向の均質性の有無は、 素子特性及びその安定性に著しい影響を与えるの で注意を要する。

本発明の好ましい具体例における絶縁性薄膜の 最適成膜法としてLB法を挙げることができる。

LB法は、分子内に親水性部位と疎水性部位とを 有する構造に於いて両者のパランス(両親護性の パランス)が通度に保たれている時、分子は水面 上で親水基を下に向けて単分子の層になることを 利用して単分子膜又はその累積膜を形成する方法 である。

このLB法によれば、1分子中に疎水性郎位と親水性部位とを有する有機化合物の単分子膜、又はその累積膜を任意の電極上乃至は任意の電極を含む任意の基礎工に容易に形成することができ、分子長オーダーの膜厚を有し、かつ大幅損に亘って均一、均質な有機超薄膜を安定に供給することができる。

次に、かかるLB膜を挟持する電極材料としては、高い伝導性を有するものであれば良く、例えばAu、Pt、Ag、Pd、Al、In、Sn、Pb等の金属やこれらの合金、さらにはグラファイトやシリサイド、またさらには1TO 等の導電性酸化物を始めとして数多くの材料が挙げられ、これらの本発明への適用が考えられる。

かかる材料を用いた電極形成法としても従来公 知の薄膜技術で充分である。但し、ここで注意を 要するのは、特に、耐熱性、耐泊剤性を有しない LB膜の場合、既に形成したLB膜上に更に電極を形成する際、LB膜に損傷を与えない様に、例えば高温 (>100 ℃)を要する製造あるいは、処理工程を避けることが望ましい。

また、電極1、3及び絶縁層2が積層された薄膜を支持する基板5については、金属、ガラス、セラミックス、プラスチックス材料等いずれの材料でもよい。またその形状は任意の形状でよく、平板状であるのが好ましいが、平板に何ら限定されない。即ち前記成膜法においては、基板の表面が、いかなる形状であってもその形状通りに膜を形成しうる利点を有するからである。

さて、以上述べた本発明の電子放出素子は、 その有する利点から、とりわけ高解像性、 高輝度が 所望される画像表示装置又は描画装置の電子源と して好適に用いることができる。

以下に、本発明の電子放出条子を用いた面像表示装置について説明する。

第4図(a),(b) において、本発明を適用した平板型画像表示装置の一実施形態を説明する。第

4 図 (a) は、表示パネルの構造を示す為の一部切 欠きの科視図であり、第 4 図 (b) は、第 4 図 (a) に示す素子の拡大図を示したものである。

以下、本装置の構成及び動作を順を追って説明する。

第4図(a) は表示パネルの構造を示しており、図中、VCはガラス製の真空容器で、その一部であるFPは表示面側のフェースプレートを示している。フェースプレートFPの内面には、例えばITOを材料とする透明電極が形成され、さらにその内側には、赤、緑、青の蛍光体(画像形成部材)がモザイク状に塗り分けられ、CRT の分野では公知のメタルバック処理が施されている。(透明電極、メタルバックは図示せず。)また、前記透明電極は、加速電圧を印加する為に端子EVを通じて、真空容器外と電気的に接続されている。

また、Sは前記真空容器VCの底面に固定された ガラス基板で、その上面には本発明の電子放出案 子がN個×4列にわたり配列形成されている。該 電子放出群は、列毎に電気的に並列接続されており、各列の正極側配線25(負極側配線26)は、端子Dp, ~Dpℓ (端子De, ~Deℓ)によって真空容器外と電気的に接続されている。

また、基板SとフェースプレートFPの中間には、ストライプ状のグリッド電極(変調電極)GR が設けられている。かかるグリッド電極(変調電極)GR を設けられている。かかるグリッド電極(変調電極)GRは、前記案子列と直交してN本設けられており、各電極には、電子ビームを透過させるの空れGhが設けられている。空れGhは、第4回(a)に示すように各電子放出業子に対応して1個づっなけてもよいし、あるいは微小な孔をメッシュ状に多数設けてもよい。また、各グリッド電極(変調電極)GRは、端子Gi~Geによって真空容器外と電気的に接続されている。

本表示パネルでは、 2 個の電子放出素子列と、 N 個のグリッド電極(変調電極) 列により、 X Y マトリクスが構成されている。電子放出列を 一列づつ順次駆動(走査) するのと同期してグ リッド電極(変調電極)に情報信号に応じて画像

特閒平3-55738(5)

し ライン分の変調信号を固時に印加することにより、 各電子ビームの蛍光体への照射を制御し、 固像を 1 ラインづつ表示していくものである。

,

以上述べた画像表示装置は、先述した本発明の電子放出業子の有する利点に起因して、とりわけ高解像性、輝度むらがなく、高輝度の表示画像が得られる画像表示装置となる。

次に、本発明の電子放出常子を用いた描画装置について説明する。

第5 図は、描面装置の一実施形態の最略構成図の一実施形態である。31は本発明の電子放出素子でもした。電子放出素子 31から放出電子ではからない。電子では、15上に設立面像の内が、25上に設立面像の15上には所立。電子でしたは所立面像の16号間で変調、即ち運動を17分では、単に素子のでは、単に素子のでは、単に素子のでは、単に素子のでは、単に素子のでは、単に素子のでは、単に素子のでは、単に素子のでは、単に素子のでは、単にないが、それ以外に第5 図中41で示される。個のシャル・ウェハー42に到達しないようにするブラント

ング電極であっても良い。本無種の推画装置は、 以上のように本発明の電子放出電子及び変数手段 を必須の構成要件として具備するものである。ま た、電子源を構成する電子放出素子がマルチ化さ れていない場合には、電子ピームを情報信号に応 じて偏向する偏向電極39が必要である。また、個 向銀種39による電子ピームの個向帳に割約が生じ る場合には、さらに、情報信号に応じてステージ 35を散動させる為のステージ数動機構 37、ステー ジ位置決め機構38及びこれら機構(37,38) と傾向 宣権 39及びブランキング宣传 41とを周期させる為 の制御機構40を設けることが好ましい。更には、 放出される電子ビームのウェハー42上での収束性 を向上させるために、電子ピーム経路の両側に収 東レンズ(電磁レンズ33及び電磁レンズ駆動装置 34) を配置することが好ましい。また、第5図中 の36は防震架台であり、猫圏中の微振動による猫 画精度の低下を防止する為のものである。

以上述べた描画装置は、先述した本発明の電子 放出素子の有する利点に起因して、とりわけ高解

像性、高調度の護園パターンが得られる福園装置 となる。

[事旗例]

以下、本発明の実施例により詳細な説明を行う。

実施例1

本実施例では、本塾明に係る電子放出業子を作 裂した。

先ず、ヘキサメチルジシラザン (HMDS)の 飽和蒸気中に一昼夜放置して疎水処理したガラス基板(コーニング社製 47059)上に下引き層として Crを真空蒸着法により厚さ500 人堆積させ、更に Auを同法により蒸着(膜厚 1000人)し、4種1 ●●のストライプ状の下地電極を形成した。かかる基板を担体として L8法によりポリイミドの単分子膜形成法の詳細を記す。

ポリアミック酸(分子量約20万)を濃度1× 10-1%(vt/vt)で溶かしたジメチルアセトアミ ド溶液を純水、水温20℃の水相上に展開し、水面 上に単分子膜を形成した。この単分子膜の表面圧 を25mN/mまで高め、更にこれを一定に保ちながら 前記基板を水面に横切る方向に 5 mm/minで浸漬。 引き上げを行い、 Y 型果積膜の形成を行った。 かかる操作を繰り返すことにより 12、18、24、 30、36、40層の 6 種類の果積膜を形成した。更に これらの膜を 300 でで10分加熱を行うことにより ポリイミドにした。

このようにして得られた腰面上全面に、 A2(模厚 1500 Å)を基板温度を室温以下に保持しながら真空蒸着した。 次にネガ型レジストを塗布した後、第2図(a) に示す表面電極パターンを焼き付け、現像したのち、公知のウェットエッチングにより A2をエッチングした。 次いでレジストを剥して、第2図(b) に示す様な表面電極を有する以下、第2図(c) に示す様な表面電極を有する。 とのは、第2回である。 また関ロ部の傾(第1図中: W)は 10 μaで、関口部のビッチは 50 μaである。

以上の様にして作製した素子を2×10⁻⁴torr以下の真空下におき、上下電極間に電圧を印加する

ことにより、電子放出が観劇された。電子放出効率は最大1×10・2程度が得られた。絶縁層の累積層数が増すと、同じ放出電流を得るためにより電子を要した。素子の適上に配置した蛍光板により電子放出パターンを観測すると、表面電極の形状に一致した蛍光パターンが得られた。更に蛍光の均一性も良好であった。

尚、ポリイミド一層当りの腹厚はエリプソメトリー法により約3.6 人と求められた。

次に、表面電極と下地電極の交叉した部分の大きさが 1 mm× 1 mmで、開口部の幅が100 μm, 開口部のビッチが200 μmとした以外は、上記と同様の素子を作製し、同様な測定を試みた。

上下電極には比較的高い電圧の印加を要したが、電子放出効率は最大 3 × 10⁻³程度が得られた。 素子直上に配置した蛍光板で観察した電子放出パターンは、表面電極の形状と同じものが得られ、蛍光の均一性も良好であった。

夹施例 2

本実施例では、表面電極のパターンとして、第

成にLB法を使用してきたが、極めて薄く均一な絶 課性の有機薄膜が形成できる成膜法であればLD法 に限らず使用可能である。具体的には真空蒸着法 や電解重合法、CVD 法等が挙げられ、使用可能な 有機材料の範囲が広がる。

3図(a) もしくは(b) に示すものを用いた他は、

実施例1と同様にして素子を形成した。第3図

(a) の開口部の大きさは10 μm×10 μmであり、第

3 図(b) では直径 15mmであった。また阴口部の

かかる素子の電子放出を実施例1個様観測した

ところ、電子放出パターンは表面電極の形状に一

致しており、更に実施例1に比べ拡がりが小さく

なった。蛍光の均一性は両者とも良好であった

が、同図(a) に示す素子の場合、隣口部のコー

以上述べてきた実施例1、2中では絶縁層の形

ピッチはいずれの場合も504mである。

ナー付近で値かに強い蛍光がみられた。

更に絶縁層 2 は有機材料に限らず、無機材料で 形成させてもよい。

電極の形成に関しても既に述べている様に、有

機薄膜層上に均一な薄膜を形成しうる成膜法であれば使用可能であり、真空蒸着法やスパッタ法に 限られるものではない。

更に基板材料やその形状も本発明は何ら限定するものではない。

比較例

実施例1と同じ君子面積(1 sss×1 sss)で開口部を設けない君子を作製し、実施例1と同様の別定を行った。尚、表面電極の膜厚は200 人とした。この際、蛍光板で観察した電子放出パターンは、表面電極と一致した形状を示した。また、蛍光の均一性も良好であったが、放出効率は最大でも1×10⁻¹を超えなかった。

また、表面電極の膜厚を150 人として形成した 素子の場合、電子放出パターンは表面電極の形状 に一致していたが、蛍光にむらが生じ、電子放出 効率は200 人の場合と変わらなかった。

一方、表面電極の膜厚を100 Aとすると、電子 放出効率が 5 × 10 **以下に減少するとともに、電 子放出パターンも表面電極の形状に一致しなくな り、さらに蛍光むらが顕著となった。このことは、膜厚100 Aとして形成したA&では、島状構造をとりはじめ均一な表面電極を形成していないことによる。

実施例3

本実施例では、実施例2で作製した第3図(b) タイプの素子を用いて第4図に示すような画像表示装置を作製した。

ように構成した。

かかる装置において、素子電極間に8Vの電圧 を印加したところ、蛍光体面に各々の業子に対応 した高輝度でかつむらのない蛍光パターンを得る ことができた。

もちろん、グリッド電極と素子ラインとにより X Y マトリックス駆動により、表示画像を制御す ることが可能であった。

実施例4

本実施例では、実施例2で作製した第3図(b) タイプの素子を一個用いて、第5図に示すような 推画装置を作製した。

ここで、電子放出素子31表面からステージ35上のウェハー42までの距離は約400mm であり、これを落準長とする真空容器(2×10-*torr程度)を構成し、内部に図示するようにブランキング電極41と偏向電極39を各々設け、また、電磁レンズ33を3段設けた。

その他、図示するように電子源駆動装置 32. 電磁レンズ駆動装置 34. ステージ 35の調整機構 37.

じる電子ピームの断面形状の悪化や蛍光輝度の 不均一化を招くことなく、電子放出効率を向上 することができた。

- ④、以上のような電子放出累子を用いて、 画像表示装置あるいは描画装置を構成することで、 とりわけ高解像性、輝度むらのない高輝度の画像及び描画パターンを得ることができた。
- 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明による電子放出素子の一実施例の の関係的断面図である。

第2図(a).(b) は、それぞれ本発明による電子 放出素子の表面電極のパターン電極形状、及び電 子放出素子の平面図である。

第3図(a),(b) は、いずれも本発明による電子 放出素子の表面電極パターンである。

第4図(a),(b) は、本発明の電子放出素子を用いた画像表示装置の機略図である。

第5図は、本発明の電子放出素子を用いた描画 装置の概略図である。

第6図及び第7図は、従来のMEM 型電子放出素

38及び制御機構40等を具備した構成とした。

かかる装置において、素子に約8 V の電圧を印加し、かつ、ステージを移動させることによって、ウェハー42上に高積度の描画パターンを形成することができた。

[発明の効果]

以上詳細に説明したように、本発明の電子放出 素子及びこれを用いた関係表示装置。描画装置に よれば、

- ①、表面電極を特に輝く形成する必要がなく、素子に有効な電圧を均一に印加できるとともに、 発熱による素子の破損を避けることが可能となり、更に電子は表面電極の開口部から取り出す ことができるため、電子放出効率を高めることができた。
- ②. また、絶縁層をLB法により形成することにより、分子オーダーの膜厚制御が容易に実現でき、又、制御性が優れているため、煮子を形成する時の再現性が高く、生産性に富む。
- ③、また、表面電極を輝くしていくことにより生

子の一般的な構成を示す模式図である。

1 … 電極(下地電極) 2 … 絶縁層

3 … 表面電標 4 … 開口部

5 … 基板 25 … 正極側配線

26… 负插倒配線 31…電子放出業子

32…電子凝駆動装置 33…電磁レンス

34… 電磁レンズ駆動装置 35… ス テ ー ジ

36… 防振架台 37… ステージ微動機構

38… スチージ位置決め機構 39… 個 向 電 種

40… 制御機模 41… ブランキング電極

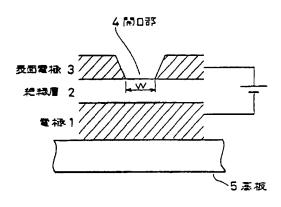
42…ウェハー

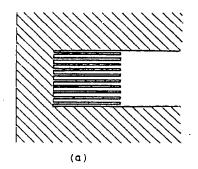
出頭人 キヤノン株式会社

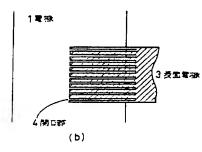
代理人 豊 田 善 雄

〃 谴 辺 敏 介

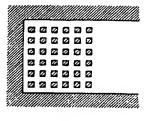
第1図



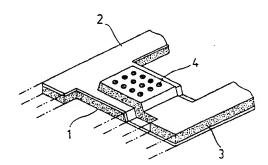




第2図



(a)

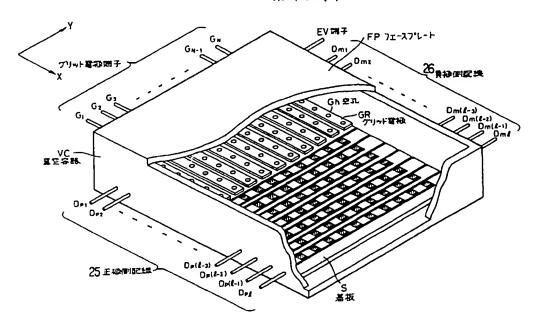


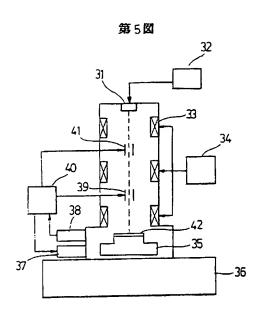
第4図(b)

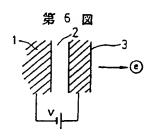
0 0

第3図

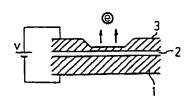
第4図(a)







第 7 図



	,	